This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-005562

(43)Date of publication of application: 09.01.1992

(51)Int.CI.

GO1N 27/41 GO1N 27/16 GO1N 27/416

(21)Application number: 02-107766

(71)Applicant : CHINO CORP

(22)Date of filing:

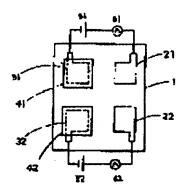
23.04.1990

(72)Inventor: SHIONO MASAAKI

(54) GAS CONCENTRATION SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To measure the concns. of plural gases with a small-sized device and high performance by providing rate determining means in one of the respective pairs of plural electrodes formed on a solid electrolyte, impressing voltages between the electrodes of the respective pairs and measuring current values. CONSTITUTION: Two pairs of the electrodes 21, 22, 31, 32 are formed on one side of the solid electrolyte 1 and porous layers contg. inorg, powder which is the same material as the material of the solid electrolyte and glassy materials, etc., are provided as the rate determining means 41, 42 on one of the electrodes 31, 32 of the respective pairs. The prescribed voltages are impressed between the electrodes 21 and 32 and between the electrodes 22 and 32 of the respective pairs form DC voltage sources 51, 52 with the electrodes 21, 22 as anodes and the electrodes 31, 32 as the cathodes. The outdoor air including O2, etc., is diffused and admitted via the means 41, 42 into the electrolyte 1



and arrive at the electrodes 31, 32. The currents flow between the electrodes 21, 31 and 22, 32 according to the oxygen partial pressures. The current values are measured by a current measuring means 61. The oxygen concn. of the gases including the oxygen in the atmosphere is detected with the small-sized device and the high performance in this way.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

⑩日本国特許庁(JP)

庁内盤理番号

7370-2 J

6923-2 J

6923-2 J 6923-2 J

①特許出職公開

平4-5562 四公開特許公報(A)

@int.Cl. 3

識別記号

❸公開 平成4年(1992)1月9日

G 01 N 27/41 27/16 27/416

В

3 2 5 D

G 01 N 27/48

3 2 5 3 1 1 Н

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

❷発明の名称 ガス濃度センサ

和特 單 平2-107766

顧 平2(1990)4月23日 会田

埼玉県入間郡大井町大字亀久保1145 株式会社チノー技術

センター内

東京都板鶴区熊野町32番8号 切出 順 人 株式会社チノー

- 1. 発明の名称 ガス濃度センサ
- 2. 特許額点の展開
- 1、 数素イオンを透透する固体電解質の一方の 側に趾けられ2対以上の電板と、この各対の一方 の電毎に設けられた推査手段と、各対の電極関に 電圧を印加する電圧派と、各電極間を流れる電流 催を測定する電波測定手段とを備え、この電波類 定手段の電流値から複数のガス濃度を測定するガ ス温度センサ。
- 2. 各対の他方の電響を共通に接続した請求項 1記載のガス遺皮センサ。
- 3. 固体電解質の色方の層にヒータを設けた前 虫項1または2記載のガス濃度センサ、
- 3. 発明の詳細な説明

【産鉄上の利用分野】

この発明は、固体電解質を利用した、酸素ガス または温度等のガス温度を満定するセンサに関す るものである.

[従来の技術]

従来、たとえば国体電解質を利用した、展界電 流式の酸素センサは、出版人が特別昭63~26 568号公報で推案しているように政業の2の此、 水分H20、さらにはCO2等の酸素を含む多原 子分子ガスの満定が可能である。

これは、第5回(上記公報の第3回に相当)の 実験部がOa濃度、破線部がHsO濃度に対応し、 それぞれ異なった電圧を印加して選定することが できる.

この場合、電圧を環次切り換えて選定を行う方 途や、複数センサに其った電圧を印加して測定を 行う方法が考えられる。

[この発明が解決しようとする課題]

しかしながら、電圧を順次切り換える方法では 過定に時間がかかり、同時性が保てない。また、 複数センサを用いると形状が大きくなり、加熱用 ヒータが複数必要となる問題点があった。

この発明の目的は、以上の点に増み、小型、高 性能に、複数のガス過度を測定することができる ガス油皮センサを養失することである。

特開平4-5562(2)

〔課題を解決するための手段〕

この発明は、数素イオンを通過する固体電解質の一方の側に2対以上の電極を設け、各対の一方に推選手段を設け、各対の電極関に電圧を印加し、電極間を流れる電流値から複数のガス過度を測定するガス過度センサである。

[寒鮴祭]

第1回、第2回は、この発明の一実籍例を示す。 権政量明団である。

図において、1 は酸化ジルコニウム Z r O 。等に酸化イットリウム Y i O 。等を固定させ、このはないのでは、 A を が まる ないの間に P t 、 A を が 系 を が の で を で が の な を で が の で で が 成 で が の で が な で が か と で が な で が か と が う スフリット 粉

をたとえば約350℃以上に加熱し、そのイオン 事電車を高める。そして、たとえば電圧率51よ り電毎21、31間に第5回V1の電圧を印加し、 電圧課52より電極22、32間に第5回V2の 電圧を印加し、団体電解質1を放素ポンプとして 職能させる。

数素 O。は電報 3 1 で電子を受け取って O。 とイオン化し、この酸素イオン O。 こが固体 監解 質 1 を透過して 監督 2 1 に達し、再び 散素 O。 とき、多孔質 層 4 1 を介して 数素 O。 等を含む外気が固体 な関係 1 を介して 数素 3 1 に達し、この数素 が電極 2 1、3 1 間に 流れ、この電流が電極 2 1、3 1 間に 流れ、この電流が電極 2 1、3 1 間に により、 非価値を 電流が電極 2 1、3 1 間に により、 非価値を 電流 変更を 検出できる。

つまり、第5回で示すように、電圧派51の電圧を所定の値V1とし、数素温度が変わるとこれに対応して電流値が変化し、数素温度を検出できる。

来を有機溶剤に混合してペースト状として電傷 3 1、32に壁付し無処理によりガラスファリトを 溶験固化させてガラス質とし形成される。

なお、第2因で分をように保護手段41、42 は、電長31、32上に無機質層411を介して 多孔質層412を形成し、開団に気器層413を 設けるようにしてもよい。また、関体電解質1の 他方の間には、絶縁層7を介してPも等のヒータ 8が形成されている。この絶縁層7は、ヒータ8 への電流が固体電解質1を流れ、測定額差を招く のを防止する。

そして、各対の監督21、31間および、電優22、32間には直流の電圧弾51、52から電優21、22を陽極、電優31、32を職価として所定の電圧が印加され、電流測定手段61、62で電優21、31間および電優22、32間を流れる電流値が測定される。またヒータ8には図示しない電圧源より電流が供給される。

つまり、放業ガス議度と水分議度を選定する場合、ヒータ8に通電加熱する等して固体電解質1

このように、ガラスフリットが国際した無機質 粉末を含む多孔質層よりなる非連手段41を用い ることにより、ガラスフリットによりガスの深入 が阻止されて調整され、最適の態度に調整できる。 特に、このガラスフリットの量(重量比)で気孔 率の制御ができる。

また、空気中に水分が存在すると、電極32で水分H。Oは電気分解して散業イオンができ、この散業イオンが電極22に移動し、電流が発生する。第5回で点線で示すように水分値に応じた出力が得られ、これにより水分率を検出することができる。

つまり第5回で示すように、電圧級52の電圧 き所定の値V2とし、水分濃度に対応した電流値 を電流測定手段62で測定し、水分・温度を測定 できる。

また、空気中に可能性ガスが存在するとヒータ 8の触線作用で燃焼発熱し、この発熱によりヒー タ8の低減値が変化する。ヒータ8に加熱用の定 電流を電圧細から供給しておき、ヒータ8の低減

特別平4-5562(3)

重変化を図示しない電圧測定手段で測定し可能性 ガスの検出ができる。

第3回、第4回は、他の一実施例を示し、第1回、第2回と同一符号は同一構成要素を示す。

図において、図体電解質1の一方の電極2を共 通とし電極31、32とで2対の電極を構成する ことで、さらに小型かが図れる。

また、センサ素子全体をたとえば固体型解質と 同一材料に少いガラス粉末を含む多孔質フィルタ で包囲することにより、粉塵等の付着による悪度 低下が防げる。

なお、以上2対のものについて説明したが、これに限定されるものではない。

また、以上の展界電流式のもののみならず、濃 波電池式のものにも適用できる。

[発明の効果]

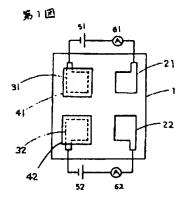
固体電解質の一方の側に複数対の電極を形成するようにしたガス濃度センサで、小型、安価に、多種類のガス濃度の溶定ができ、ヒータも他方の側に共進化でき、各種の回路の簡素化も固れる。

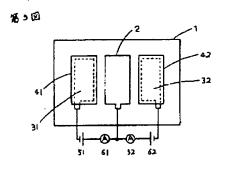
4. 図面の簡単な説明

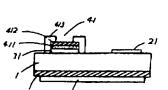
第1回、第2回、第3回、第4回はこの売明の 一実施例を示す構成説明回、第5回は動作説明図 である。

1 ··· 固体 基 解 質 、 2 、 2 1 、 2 2 、 3 1 、 3 2 ··· 電 極 、 4 1 、 4 2 ··· 维 道 手 段 、 5 1 、 5 2 ··· 電 压 源 、 6 1 、 6 2 ··· 電 流 測 定 手 段 、 7 ··· 絶 幹 層 、 8 ··· 七 一 夕 、 4 1 1 ··· 無 微 質 層 、 4 1 2 ··· 多 孔 質 層 、 4 1 3 ··· 気 密 層

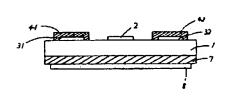
特許出額人 株式会社チノー







第2回



萬4团



